

期刊信息

篇名	Investigation the size effect on optical properties of polycrystalline Ge deposition by pulse laser deposition
语种	英文
撰写或编译	撰写
作者	Xiying Ma, Weilin Shi and Baojun Li
第一作者单位	绍兴文理学院
刊物名称	Semiconductor Science Technollogy
页面	Vol.21,713-716
出版日期	2006年 3月 日
文章标识(ISSN)	0268-1242
相关项目	CdS三维光子晶体的制备及其光子带隙的研究